HARLANDON HARL

銀基板上に累積したステアリン酸カドミウム LB 膜の 透過電子顕微鏡構造解析

Transmission Electron Microscopy of Cadmium Stearate Langmuir-Blodgett Films on Silver Substrate

高橋 裕* · 宮内重明** · 山田武司*** · 森 実* 石田洋一* · 山本良一** · 堂山昌男**

Yutaka TAKAHASHI, Shigeaki MIYAUCHI, Takeshi YAMADA, Minoru MORI, Yoichi ISHIDA, Ryoichi YAMAMOTO and Masao DOYAMA

1. はじめに

累積膜の研究は古くから界面化学の一分野として研究 されてきたが、最近これが機能性超薄膜として新たに見 直されてきている。このなかでLangmuir-Blodgett 膜¹²⁰(以下LB膜と略す)は基板の上に有機膜を1層1 層累積していくため厚みを分子レベルで調整でき、リソ グラフィ、電子デバイス、光デバイスそしてさらにはバ イオセンサーとしての応用までが試みられている³.

しかしこれらの機能を発揮させるためには膜が高い分 子秩序性をもたねばならず、LB 膜の構造をキャラクタ リゼーションすることは非常に重要である。

本報においては銀蒸着膜の基板上に累積したステアリ ン酸カドミウム LB 膜を電子顕微鏡を用いて観察した結 果について報告する.従来の電子顕微鏡を用いた研究に おいては、基板が厚いため直接観察が行えず、LB 膜を基 板より剝離させ観察を行った⁴⁾⁶⁾⁶⁾.本研究では、薄い (001)単結晶 Ag 蒸着膜を基板として用いたため、累積後 の状態を基板を付けたままで直接観察することが可能と なった.

本報においては

- (1)直鎖方向からの電子線入射による面内構造の解析 (Agからの回折班点を標準試料とした,LB膜の 結晶構造および格子定数の厳密決定)
- (2)Ag(001)回折による累積膜と基板の配向性の決定
- (3) 基板の欠陥部 (蒸着膜の孔) に累積された LB 膜中 の欠陥の観察

を行った結果について報告し,LB 膜の結晶構造を決定 する因子について議論する.

2. LB 膜試料の作製

従来の LB 膜の研究においては炭素数が n=16~22 の 直鎖脂肪酸およびその金属塩についてよく行われ,特に Cd 塩は機械的強度が比較的高いため応用上重要である. ステアリン酸カドミウム([CH₃(CH₂)₁₆COO]₂Cd,以下 CdSt₂と略す)は n=18 である.

素着膜の作製条件は(001) でへキ開した岩塩を7× 10⁻⁵torrの真空中で255℃に加熱し,Agを蒸着後ゆっく り冷却した.そして,ガラスの上にAg蒸着膜を張り付け 岩塩を水で溶かし去り累積基板とした.

引き上げ装置は Lauda 社製のラングミュアトラフで、 単分子膜を水面上に展開後、バリアーを圧縮した状態で 基板を上下させ、水面上の単分子膜を基板に移し取り、 累積を行う装置である。

累積条件は以下のとおりである.

(1)温度制御クリーンルーム内で累積

- (2)展開液 CdCl₂溶液 4×10⁻⁴mol/l (緩衝溶液 KHCO₃ 5×10⁻⁵mol/l, pH=6.1)
- (3)ステアリン酸 1×10⁻³mol/l(溶剤クロロホルム)を水面上に展開
- (4)累積温度 17℃,表面圧 25 dyn/cm
- (5)累積速度 第1層のみ5 mm/minで引き上げ以降,上昇時 15 mm/min,下降時 25 mm/minで40 層累積(厚さ~0.2 μm)

累積した試料をX線ディフラクトメーターで評価する と、層間のCdイオンの間隔は50.4ÅのY型構造であった. この膜をカミソリで適当な大きさに切り、水に浮かせて メッシュにすくいとり電子顕微鏡観察を行った. 銀基板 の観察は JEM-1250 超高圧電子顕微鏡(加速電圧 1000 keV)を,LB膜の観察は JEOL-100B電子顕微鏡(加速 電圧 100 keV)を用いた(本学工学部総合試験所設置).

3. 観察結果および LB 膜の結晶構造の決定

3.1 基板の観察結果

岩塩(001)面単結晶を加熱して Ag を蒸着すると, (001)面 Ag 単結晶がエピタキシー成長する.この蒸着 膜の観察結果を図1に掲げる.

図1(a)は膜面に対してほぼ垂直に電子線を入射した 場合の明視野像で,電子線回折図形から(001)面単結晶 であることがわかる.

^{*}東京大学生産技術研究所 第4部

^{**}東京大学工学部

^{***}日本大学理工学部

この図で回折斑点が <110> 方向にストリーク状にのび るまたは extra spot が現れているのは試料中にマイク ロツインを含むためである⁷. 図1(b)にマイクロツイ ンからの回折波で撮影した暗視野像を掲げる.

しかし、このような基板中の欠陥は LB 膜の累積にお いては大きな影響を与えない。つまり、双晶が表面にぬ け出ている部分はわずかであり、回折図形が試料全域に わたって変化しないため、この基板上に累積された LB 膜は (001) 面 Ag 単結晶上に累積されたとみなしてよ い.(ただし、数 100 Å程度の凹凸はある)

3.2 電子線回折による LB 膜の結晶構造の解析

図2にLB 膜を累積した試料の明視野像を示す.LB 膜のコントラストはCdからの散乱により生じるため, 数十層の累積膜は銀蒸着膜上ではAgからのコントラス トが強すぎて見えない.ところが,薄い蒸着膜は多孔質 であり孔の部分にLB 膜の存在を認めることができる.

しかし、この図においては電子線照射によりすでに CdSt₂の構造は分解している.つまり、電子線回折の観察 から照射直後は明瞭な回折を示すが徐々に弱くなり約3 秒後に消える.これは電子線照射による加熱効果よりむ しろ Cd イオンをはじきとばすためと考えられる⁵⁰.この ため回折班点の撮影においては迅速な操作が必要である.

図3に電子線回折の結果を示す.図3(a)において正 方形のパターンは Ag (001) からの、アーク状にのびた



図1 (001) 銀蒸着膜基板の組織



図2 40 層累積した CdSt₂LB 膜の明視野像

スポットが CdSt₂からの回折である. 図中, 透過波のほか に Ag の回折スポットを中心としたアーク状の回折もみ られるが,これは Ag と CdSt₂の2 重回折効果による.

図3(a)はAgからの回折斑点のようすから基板に対 してほぼ垂直に電子線を入射して回折を行った場合であ る. CdSt₂からの回折は広角度にわたってアーク状にの びているが、かなりの広範な領域(~100 μ m 以上)にわ たって一定の回折班点を示す.

図4は図3(a)のネガフィルムをさらに高感度のそれ に焼き直し、CdSt₂からの回折を強調した写真である.こ の図は六方晶を示すように見えるが、右図に示すとおり 底心斜方格子 (orthorhombic)の指数付けが適当であ り、6回対称に見えるのは膜の構造が互いに60°回転し た texture よりなるためと考えられる。そして、Agの 200反射を標準にして格子定数を求めると

 $a = 4.93 \pm 0.11 \text{ Å}, \quad b = 7.52 \pm 0.20 \text{ Å}$

となり(表1), G.B.Russell et al⁸⁰が RHEED より決定 した結晶系および格子定数と良く一致する. そしてこの 構造は [200] と [110] のなす角度が 56.8°, [110] と [110] の角度が 66.5°より六方晶がわずかにひずんだものであ るともみなせる.

これに対して、図3(b)は[200]_{Ag}軸まわりに約11°傾 けた場合の電子線回折図形でありLB膜の回折は回転軸 に沿った部分しか現れない. 試料傾斜により傾けた部分 の回折が現れなくなることから,Cdイオンは基板に対し て平行に配列していると考えられる.

3.3 孔の部分の観察結果

LB 膜の累積において,基板の欠陥は累積膜中に伝播 すると考えられる.本実験の場合においては蒸着膜中の 孔が最も重大な欠陥である.そこで,この部分の観察を 詳細に行った.

図5(a)は孔の部分に観察される LB 膜の代表的な組 織の明視野像および電子線回折図形である。像は LB 膜 のイメージを強調するように撮影したため、銀基板の部 分は何も写っていない(逆に銀基板のほうを強調すると LB 膜のイメージがとんでしまう).この付近からの電子



図3 LB 膜の電子線回折写真

線回折をとると回折班点は基板上のそれより広角度でリ ング状になり,配向性はランダムに近くなる.

ところが孔の部分の電子線回折をとると、図5(b)に 示されるパターンが得られることがある。リング状に広 がることは図5(a)と同じであるが、図5(a)または基 板上の回折図形(図3)と比較してスポット状である。 このことは孔の部分において比較的大きな単結晶領域が あり、それらが(001)配向したドメインを形成している ことを示す。そしてこの場合も同様にほぼAg(001)か ら電子線を入射しているため、Cd イオンは基板に対して 平行に配列している。

このような大きなドメインを形成する理由としては, 孔の部分においては基板または周囲の CdSt₂からの強い 拘束を受けずに累積が可能であるためと考えられる.つ まり,強い拘束を受けないため累積膜中の欠陥(空孔, 転位)が回復する活性化エネルギーが低く,容易に再配 列して,刃状転位のならび(小角粒界)とこれにより隔 てられた比較的大きなサブグレインに分解するためであ ると考えられる(ポリゴナイゼーション).このことから 基板および累積条件を適当に選ぶことにより,単結晶に

図5(c)は累積膜内に析出を伴う場合の明視野像であ る.この領域からの電子線回折をとると、6回対称の明 瞭なスポットが得られ、電子線に対して安定である.Ag の200回折を標準として格子面間隔を決定すると、透過 波に最も近い班点の格子面間距離は4.60Åであり、Ag からの回折では説明できない、また、この析出をカドミ ウム塩(CdCl₂, Cd(OH)₂, CdOHCl, CdO)またはカリ

近い LB 膜が得られる可能性があると考えられる.

表 1	電士線回折より得られた格士面面距離	
		_

Indices	Calculated d values (Å)	Measured d values (Å)
110	4.12	4.10
020	3.75	3.70
200	2.46	2.47
130	2.23	2.25
220	2.06	2.06

ウム塩(K₂CO₃, KHCO₃)と考え, ASTM カードと照 合したところ一致するものがなく,現在この物質の同定 はできていない.

このように,基板の乱れた部分に累積された LB 膜の 構造は基板上とはかなり異なり,欠陥が多く存在する.

室

4. 考

3.2 において LB 膜中の Cd イオンの配列を決定した が、2 価の Cd イオンの原子半径が 0.97 Åであることか ら前述の orthorhombic 構造において Cd イオンは互い に分離している(約2.6 Åの隙間がある).したがって、こ の結晶構造は脂肪鎖により決定されていると考えられる.

脂肪鎖 (-(CH₂)n-のジグザグ構造) を鎖方向から見る と、ほぼ長方形で近似できる(図 6 (b)). したがって、 鎖方向をそろえて充填を行うと、図 6 (c)に示す orthorhombic の構造が比較的 closed-pack な構造である⁹⁾. Kitaigorodski は適当な原子間距離および原子半径を仮 定して計算を行い

a=4.96Å, b=7.40Å の格子定数を得ている¹⁰⁾.





図4 LB 膜の電子線回折の指数付け

研

究



図5 孔の部分の明視野像

この格子定数が CdSt₂LB 膜のそれにほぼ一致するこ とから,直鎖脂肪酸は closed-packed な構造をとると結 論される(計算値と実測値の差は測定誤差,モデルで仮 定した原子間距離,原子半径の妥当性および脂肪鎖の端 のカルボキシル基の影響と考えられる). Cd イオンは電 荷中性の条件からこれ以上単位面積当たりの密度を増す ことができない. このことから Cd イオンは上下の層を 結合するだけで CdSt₂の結晶構造の決定には寄与してい ないと考えられる.

5. ま と め

銀(001)単結晶膜上に累積した CdSt₂LB 膜を電子線 回折で調べ、以下の結果を得た。

- (1)Cd イオンは基板に対して平行に配列し、a =
 4.93Å, b = 7.52Åの orthorhombic な規則構造 をなす.
- (2)この構造は脂肪鎖の最密充填により説明でき、 CdSt₂LB 膜はほぼ理想的な packing 状態にある.

しかし図3~図4より明らかなように複数個のtextureより構成され、回折がアーク状にのびていることか ら構造はかなり乱れている.これは図6のような結晶構 造にたいして格子欠陥が導入されやすいためである.

つまり,図6の構造はわずかにひずんだ六方晶とみな せるため,互いに60°回転した微結晶を用いて充填を 行ってもかなり densed-packed な構造が得られる.した がってこのような構造は力学的に安定であり,6回対称 の異方性をもつ組織を形成する.

また、アーク状にのびる現象は次のモデルで説明でき



図6 脂肪鎖のジグザグ構造および充填9)

る.図6の構造において分子Aを180°回転させるとジグ ザグ鎖の向きが反転するため原子が重なる所が生じ、分 子どうしに斥力が働く.このため格子が歪み、このよう な点欠陥の歪の集積により累積膜中に刃状転位が導入さ れる.この欠陥が格子面内に多数導入されると結晶方位 は面内で徐々に回転し、回折班点はアーク状にのびる(こ れらのモデルについては次報で詳しく述べる).

このようなことから、LB 膜の構造解析において電子 顕微鏡を用いて分子レベルの格子欠陥の解明が今後の大 きな課題である。

最後に電子線回折写真のプリントにあたっては本研究 所の映像技術班に援助していただいたことに感謝します.

(1987年1月23日受理) 参考文献

- 1) K.B.Blodgett : J. Am. Chem. Soc., 57 (1935), 1007.
- K.B.Blodgett and I.Langmuir : Phys. Rev., 51 (1937), 964.
- 3) G.G.Roberts : Adv. Phys., 34 (1985), 475,
- L.H.Germer and K.H.Stokes : Phys. Rev., 55 (1939), 648.
- 5) J.F.Stephens and C.Tuck-Lee : J. Appl. Cryst., 2 (1968), 1.
- 6) I.R.Peterson and G.J.Russell : Phil. Mag., A 49 (1984), 463.
- P.B.Hirsch, A.Howie, R.B.Nicholson, D.W.Pashley and M.J.Whelan : Electron Microscopy of Thin Solids, Butterworths, London, (1965), p 141.
- G.J.Russell, M.C.V.Petty, I.R.Peterson, G.G.Roberts, J.P.Lloyd and K.K.Kan : J. Mater. Sci., 3 (1984), 25.
- W.G.Moffatt, G.W.Pearsall and J.Wulff (永宮 監 訳):物質の構造,岩波書店,(1980), p 64.
- A.I.Kitaigorodski : Organic Chemical Crystallography, Consultants Bureau, New York, (1961), p 181.